CAT. to CN 87101767A

⑲日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-256280

. (3)Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和62年(1987)11月7日

G 11 B 21/21

A - 7520 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 4 (全11頁)

60発明の名称

トランスデユーサ支持装置

雄

20特 願 昭62-12372

宏

願 昭62(1987)1月23日 23出

優先権主張

⑩昭61(1986)1月29日9日本(JP)9時願 昭61-15681.

砂発 明 者 竹 内· 明 者 70発

土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内 \equiv

土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

芳 徳 山 幹夫 明 者 翼

十浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所小田原工場

者 藤 # ⑫発 明 斉 大

小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所小田原工場

株式会社日立製作所 の出 頭

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

弁理士 小川 00代 理 人

老

外1名

東

最終頁に続く

⑦発

1. 発明の名称

トランスデユーサ支持装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. アクセス機構に連結された剛性アーム部と、 前記剛性アーム部に取付けられており、剛性 アーム部に隣接する弾性部と、この弾性部に速 なり先輪側の自由端において荷貫力をもたらす 荷貮ピーム部とを有する関構造支持体と、

前記闡構造支持体の自由婚例に取付けられた 柔線盗支持体であつて、前配別構造支持体の長 手方向に延びる2本の可挽性指部と、2本の可 挽性指部の延長先輪を段部を介して連接する機 枠と、この機枠から延設された舌状取付部を有 し、前記可捷性指部の制性アーム部側輪を舌状 取付部側の部輪よりも舌状取付部の面が形成す・ る平面に近づけるように構成したものと、

前記期構造支持体の前記柔構造支持体の舌状 取付部との間に、配設され、閉構造支持体の自 由協から舌状取付部に荷重力を伝えるための荷 食用突起部と

を備えたトランスデユーサ支持装置。

- 2. 柔構造支持体は関構造支持体の自由 端側に接 合部において接合され、可挽作相郎は、この接 合部から反射性アーム部方向に延長して配設さ れていることを特徴とする特許請求の範囲第1 項記載のトランスデューサ支持装置。
- 3. 剛構造支持体の延長線に対し業構造支持体の 可機性指部の延長線を舌状取付部の耐が形成す る平面に近づけたことを特徴とする特許請求の 範囲第2項記載のトランスデューサ支持装置。
- 4 . 柔構造支持体は、剛構造支持体の自由縮例に 接合部において接合され、可挽性損郁は、この 接合部から開性アーム部方向に延長して配設さ れていることを特徴とする特許請求の範囲第1 項記載のトランスデューサ支持装置。
- 5. 刷構造支持体の延長線に対し柔構造支持体の 可挽性指部の延長線を舌状取付部の面が、形成 する平面に近づけたことを特徴とする特許請求 の飯間餌4項記載のトランスデューサ支持装置。

(2)

6. アクセス機構に連結された削性アーム部と、

前配割性アーム部に取付けられており、関性アーム部に隣接する単性部と、この弾性部に連なり先婚例の自由編において背重力をもたらす 荷重ビーム部とを有する関性構造支持体と、

前配 関係 強要 技体の自由 婚 個 に取付けられた 課 機 体であつる は 前記 関標 部 と 2 本の可挽 性 指 の 延 長 左 な な な な な か ら 延 校 か ら 延 放 せ か ら 延 放 せ か ら 延 放 せ か ら ば な か ら ば な か ら ば な か ら ば な か の 関 性 アーム 部 観 の が が な す る 平 面 に 近 づ け る よ う に 網 成 し た も の と か か 成 し た も の と め と か ら に が か 成 し た も の と め と か ら に 網 成 し た も の と

前記剛構造支持体と前記柔構造支持体の舌状取付部との間に配設され、関構造支持体の自由 増から舌状取付部に荷貫力を伝えるための荷貫 用染起部と

を備えたトランスデューサ支持装置。

(3)

11. 剛性アーム部と、

関性アーム部に取付けられた関構造支持体と、 関構造支持体の自由縮側に取付けられた柔構 造支持体と、

柔構造支持体に取付けられたトランスデュー サ搭載手段とを備え、

育記表構造支持体は、トランスデューサ搭収 手段の移動時に、トランスデューサ搭収に 作用する剪断力によるトランスデューサ搭収を 段の傾斜の方向が、回転モーメントによるトラ ンスデューサ搭収手段の浮上量を低下する傾斜 方向と逆方向になるように構成されていること を特徴とするトランスデューサ支特数数。

12. 複数枚の回転円板形磁気デイスクと、磁気デイスクに情報を書き込みまた寄き込まれた情報を読み出すトランスデューサをアクセスするためのアクセス機構と、アクセス機構の開作アーム部に連結され、トランスデューサ搭載手段を支持するトランスデューサ支持装置を含み、

前記トランスデューサ支持装置は.

7. 柔構造支持体は関構造支持体の自由 銘 例に接合部において接合され、可撓性指部は、 この接合部から反照性アーム部方向に延長して 配設されていることを特徴とする特許請求の 範 団第 6 項記録のトランスデューサ支持装置。

- 8. 期構改支持体の延長線に対し柔構改支持体の 可換性相部の実質的に可換性部の延長線をトラ ンスデューサ搭載手段の浮上面が形成する平面 に近づけたことを特徴とする特許額求の範囲第 7項記載のトランスデューサ支持装置。
 - 8、柔構造支持体は開構造支持体の自由 協信に接合部において接合され、可挠性指係は、この接合部から剛性アーム部方向に延長して配散されていることを特徴とする特許請求の範囲第6項記載のトランスデューサ支持装置。
 - 10. 附補強支持体の延長線に対し柔構造支持体の 可撓性指部の実質的に可撓性部の延長線をトラ ンスデューサ搭載手段の浮上面が形成する平間 に近づけたことを特徴とする特許請求の範囲第 9 項記載のトランスデューサ支持装置。

(4)

前配別性アーム部に隣接する男性部と、この 弾性部に連なり先輪側の自由線において荷重力 をもたらす荷重ビーム部とを有する関構造支持

前記 関構 遊支 持体と前記 柔 構 遊 支 持体 の 舌 状 取 付 部 と の 間 に 配 数 さ れ 、 関 構 遊 支 持 体 の 自 由 端 か ら 舌 状 取 付 部 に 荷 貫 力 を 伝 え る た め の 荷 貫 用 突 起 部 と

を僻えた磁気デイスク数型。

3.発明の詳細な説明

(6)

〔産集上の利用分野〕

(従来の技術)

(7)

以下に述べるように、前記の駆動力が加えられた ときにスライダがローリングして浮上量が減少す る現象に対して配慮が不足していた。

すなわち、従来は浮上量の時間的変化を高速で精密に測定する手段、したがつて、さらにスライダの左右の浮上面の浮上量の時間的変化を開除に関定してスライダのローリング運動を見出す手段がなかつたために、前記の現象に対する十分な記慮ができなかつたのである。なおここでいう高速で精密な浮上量変化の測定とは、たとえば0.5m.ε.以内に発生する0.01 μm 程度の3.001 μm 以上の分解館で測定することを替つている。

従来、シーク時の浮上量低下に対する配慮が不 足していた第2の選由は、浮上量がシーク時の見 税り低下量に比較するとまだ十分大きかつたため である。すなわち、従来の浮上量は 0・4 μm及 至1μmあつたのに対し、浮上量低下量は 0・01 μm及至 0・0 3 μmと考えられていたため、京 大な障害要因とは考えられなかつたのである。と 遊支持体と前記柔視遊支持体の中央舌状部との間に配設された荷重用突起部とを具備し、前配中央 舌状部にトランスデューサを搭載したエア・ベア リング・スライダ (以下スライダという) が取付 けられている。

そして、前述の検やは強固に作られており、 また、前述の中央舌状部は、その下間にスライダを取付けているため、実質的に閉なので、結局、前述のほぼ矩形の可機体の実質的な挽み部分は、 前述の外側可挽性指部のみである。この外側可挽性指部は、中央舌状部と平行に形成されているので、スライダの浮上面で形成される平面とも平行になっている。

トランスデューサを回転媒体の任意の半径位置 にアクセスするシーク時には、アクセス機構から 半径方向の駆動力がトランスデューサ支持装置に 加えられる。該駆動力によつて、トランスデュー サ支持装置は加速・等速並びに減速される。

(発明が解決しようとする問題点)

前述した従来のトランスデューサ支持数置では、

(8)

ころが、最近記憶密度が高密度化するに伴つて浮 上量は 0・2 μ m 及至 0・3 μ m と 微小化すること が必要になり、一方でアクセス時間短縮のために シーク加速度が大になり、シーク時の浮上量低下 が従来よりも大きくなることが予想されるように なつたことから、シーク時の浮上量の低下につい て十分な配慮が必要になったのである。

次にシーク時の浮上量低下の発生原因について の従来の考え方を説明する。

柔精逸支持体からスライダにシーク方向のカ P が伝達されると、このカ P はスライダをその質量の中心 G のまわりに図転させようとする。スライダの回転を考えるとき、この力の作用点はスライダの取付面にあると考えることができる。したがって、そのモーメント M 。は、腕の長さを 4 1 とすると

$$M_0 = F \ell_1 \qquad \cdots (1)$$

となる。 Mα はスライダの浮上面の浮上量が ± Δ h だけ変化して、スライダが角度 i だけ傾斜 することによつて生じる復元モーメント

(10)

$$\mathbf{w}_{n} = \mathbf{k}_{1} \qquad \cdots (2)$$

と的合う。ここで、kは彼元ばね定数である。 ここで、

$$\Delta h = 2 \pm i \qquad \cdots (3)$$

より、前述のAhは、

$$\Delta h = \frac{m \sigma}{k} \hat{z} \hat{z} \hat{z} \qquad \cdots (5)$$

で扱わされる。ここで、mはスライダの収益、α はシーク加速度である。

正記の考え方の正しさを確認するために、スライダの浮上間の浮上量の時間的変化を認定するの浮上間の浮上量の時間的変化を認定の浮生 関係し、強々のスライダの質量 m 及び腕のシーク は の Δ h を 取 を Δ h を スライダに対する シーク は が に 大きい こと が か の か に 大きい ことが り した。すな 切 的 な 作用 点 から 質量の 中 心 Gまでの 距離として、 Δ h を

(11)

ユーサ搭載手段の浮上量低下を減少し、トランスデューサ搭載手段と記憶媒体の接触の可能性を低減したトランスデューサ支持装置を提供することである。本発明の他の目的は上記トランスデューサ支持装置を組込み磁気デイスクへの情報の電気である。 スク装置を提供することである。

(問題点を解決するための手段)

本発明のトランスデューサ支持装置においては、トランスデューサ搭載手段が取付けられる条構造支持体は、その実数的な可挽性部のスライダ取付部側幅に対して実数的な可挽性部の剛構造支持体接合部線をトランスデューサ搭載手段の浮上面が形成する平面側に近付けるように構成したものである。

(作用)

業構造支持体の可挽性部には、シーク時、シーク加速度によつて回転モーメントと剪断力が作用する。そして、この剪断力による可挽性部の傾斜に起因する浮上量の変化は、回転モーメントによ

(13)

$$\Delta h = \frac{m \alpha}{k} a s L \qquad \cdots (6)$$

で扱わすと

$$L > R_1$$
 ... (7)

であることが判明した。

この原因をさらに詳細に説明すると、前述の外側可換性指部の変形が A h の大きさに大きく影響を及ぼしていることが判明した。すなわち、前述の外側可換性指部に対して前述のスライダの質量の中心 G は記憶媒体側にある。このため、シーク加速度 a によつてスライダに假性力(P=ma)が働いたとき、これによつて前述の外側可撓性指部は A h がさらに大きくなる方向に変形するからである。

従来のトランスデューサ支持装置には、前述したように、スライダに対するシーク方向力の突質的な作用点が、スライダの質量の中心 G から大きく隔れていることに対する配慮が不十分で、シーク時の浮上量の低下量が大きい問題があつた。

本発明の目的は、シーク時におけるトランスデ (12)

る可挽性部の傾斜に起因する浮上量低下を低減する方向に作用する。これによつて、トランスデユーサ搭載手段は、シーク時の浮上量の低下が軽減される。

(实施例)

以下、本発明の実施例を指付図面を参照にして
説明する。

第1四及び第2回は本発明の好ましい実施例を 示している。

関構造支持体1は、例えば単一片のステンレス 板からなる弾性部2とこの弾性部2に連なり荷頭 ビーム組曲部としてフランジ5が設けられた荷頭 ビーム部3を有する。関構造支持体1は、例えば プレス加工等により一体的に形成され、弾性部2 の蟾部の結合部4で、図示はされていないアクセ ス機構に連結されている例性アームであるガイド アーム6にねじ7または箱接等で開着されている。

この附標逸支持体1の荷食ビーム部3先端領すなわち期標逸支持体1の自由端例には、柔構改支 特体11が、解接等によつて固定的に取付けられ

(14)

トランスデューサ18を搭載し、浮上面19を 有するトランスデューサ搭載手取であるスライダ 20は前述のスライダ取付部16に、エポキシ樹 脂接着剤等によつて固着されている。

前述のスライダ20は、記憶媒体17に対向する浮上而19を有しているため、回転する記憶媒

(15)

ライダ取付部側の端Cよりも浮上面19で形成される平面に近付けている。このときの可挽性相部13が浮上面19で形成される平面とのなす角をを負にとる。また、本実施例においては、荷重のように前述の角度をよりもさらに負の角度をない、通常でのスライダの形状、トランスデューサ支持数型の組立構造、記憶媒体の組立構造などを考慮すると、-2・0 < & < 0 となり、望ましくは、-1・5 < & < -0・5 となる。

野4 図は本実筋例の動作を説明するための図でスライダ 2 0 , 柔精逸支持体 1 1 , 剛橋逸支持体 1 2 3 の部分の側面図に関連するパラメラを設置が矢印 2 3 で示す半径方向に α の加速度 α で移動する との動作について説明する。トランスデユーサ支持 数型が矢印 2 3 の質量の中心 G には 低性力 F = m α が図示の方向に作用する。スライダ 2 0 , 接着層

(17)

体 1 7 と 浮上面 1 9 と の間に形成されるエ ア 酸のペアリング作用によつて浮上する。この浮上量、すなわちスライダ 2 0 と記憶媒体 1 7 との 隙間は、0・2 μm から 0・3 μm という微小隙間である。しかし、実際には、記憶媒体 1 7 の表面は 0・1 5 μm 程度の多小の突起や和さがあるために、上記の浮上量は最悪の場合、0・0 5 ~ 0・1 5 μm 程度となる場合もある。

荷重用突起節21は、前述の網構造支持体1の自由協から前述のスライダ取付部16に荷重力を伝えるものである。この荷重用突起節21は、スライダ取付部16と剛構造支持体1の自由 増との対向面のいずれか一方に取けられる。この 実施例においては、荷重用突起節21はスライダ 取付部16に設けられたくぼみによつて形成されている。

第3回は回転体記憶装置に取り付けられた状態におけるスライダ20と関構造支持体1の視点ビーム部3及び乗構造支持体11の相対関係の詳細を示す側面図である。本実施例においては、可挽性相部13の関構造支持体接合部12の編8をス

(16)

$$P_s = m \alpha \qquad \cdots (8)$$

$$M_0 = m_0 (\ell_1 + \ell_2) - k_1 \qquad \cdots (9)$$

ここで、i。は剪断力P。によるC点における 可提性指部 1.3の傾斜角、i。は曲げモーメント MaによるC点における可視性指部 1.3の傾斜角

(1.8)

であり、それぞれ(!!)。(12)式で扱わされる。

$$i = \frac{m \alpha \sin \delta \cdot s \alpha^2}{2 B I \alpha} \cdots (11)$$

$$i_{a} = \frac{g_{a}}{R} (m \alpha (g_{i} + g_{a}) - k_{i}) \cdots (12)$$

ただし、1はトランスデューサ支持装置が加速 度αで動いたことによつてスライダ20の浮上面 19の初期最小浮上量 n が ± Δ h だけ変化したと きのスライダ20のローリング方向の傾きであり、 k はエア・ベアリング作用の復元ばね定数である。 節記したように、 C 点から G 点までの変形は無視 できるから、

$$ic = i$$
 ··· (13)

'とおくことができ、したがつて、シークによる浮上量低下量 Δ h は(14)式で扱わせる。

$$\Delta h = 2a \frac{1}{2a} \left(\frac{m \alpha 2\alpha}{E I \alpha} (2a + 2a + \frac{2\alpha}{2} \sin \delta) \right)$$

$$1 + \frac{2\alpha}{E I \alpha} k$$

... (14)

ここで、 B , I a , 8 はそれぞれ可挽性指部 (19)

となる。

また、モーメントMo による傾斜角i。 に起因 する浮上量低下をΔh。 とすると、Δh。 も前述 の(11)式、(12)式及び(16)式から

$$\Delta h = \frac{m \alpha g s}{k} (g_1 + g_2) \qquad \cdots (18$$

となる。

本実施例では、B点をC点よりもスライダ20の浮上間19で形成される平間に近付け、前述の角皮 & を & <0としている。したがつて、ΔhaがΔh。を小さくするので、Δhを軽減する効果が得られる。このことは、スライダ20と記憶媒体17の接触の可能性を軽減し、信頼性の高い記憶数質を得ることができる。

第5 図は本発明の他の実施例を示す要部例面図である。 剛構造支持体1の荷気ビーム部3 先輪側、すなわち、剛構造支持体1 の自由幅例には、柔構造支持体11 が解接等によつて固定的に取付けられている。この柔構造支持体11は、第1図~第4 図で説明した実施例と同様な構造であるが、接

13の模弾性係数、断節徴性モーメント及びスライダ20の浮上間19に対する角度である。

ここで

であることを考慮すると、 Δ h は近似的 に (16)式 で扱わされる。

$$\Delta h = \frac{m \alpha g_a}{K} (g_b + g_a + \frac{g_a}{2} \sin \delta) \cdots (16)$$

本実施例では、剪断力による変形i。 がモーメントによる変形i。 を打消すように、 B 点を C 点よりもスライダ 2 0 の浮上面 1 9 で形成される平面に近付けている。

これについて、前述した(16)式でさらに静説す る。

剪斯力 P a による傾斜角 i a に起因する浮上量変化を Δ h s とすると、 Δ h s は、前述の (11)式、(12)式及び(16)式から、

$$\Delta h_s = \frac{m \alpha k i}{k} \cdot \frac{k \alpha}{2} \cdot \sin \delta \qquad \cdots (17)$$

合部12による接合値所は前述の荷食ビーム部3の最先幅部となっている。そして、2本の可挽性 指部13は、この接合部12からガイドアーム6 方向に延長するように配置されている。

また、荷食用突起部21は、前述の接合個所、すなわち荷食ビーム部3の最先縮部から開構造改技術は1の接合部4個に位置する個所で、開構改改支持体1の接合部4個に位置するに構成しても、第1四〜第4個で設明した実施例と同様に可換性形部3の関構造支持体1への接合部12の縮部側であるB点を、スライダ20の浮上面19により形成される平面に近付けることができ、第1四〜第4個で説明した実施例と同様の効果が得られる。

第5回に示すような支持構造にすると、解構造 支持体1が結合部4から先縮例の自由縮例にわた り記憶鉄体例に傾斜している構造でも、適用する ことができる。

柔構造支持体11の実質的な可挽性部は、可挽

(22)

性指部13の部分であり、したがつて、前述のB 点とC点はこの可換性指部13の因編側に位置し ている。しかし、この可換性指部13を、平面に 対する個方向寸法を接合部12に対して段部14 側が小さくなるように構成すると、可換性指部 13においても、実質的な可換性部は個方向寸法 の小さい部分となる。

したがつて、可機性指部13を、この幅方向の小さい部分がスライダ取付部16に対してそり上がるように構成すると、前述のB点はこのそり上がり開始点になり、B点をC点よりもスライダ20の浮上面19が形成する平面に近付けるように構成することができる。

以上の説明では前述の角度δ及びθを負にとり、 θ<δになるように構成しているが、角度δとθ は同じでもよく、要は、角度δが前述で定義され たように、負にとるように構成すればよい。

以上の説明では、角度 8 及び 8 は、いずれもスライダ 2 0 の浮上面 1 9 が形成する平面に対する 角度としている。しかし、柔構造支持体 1 1 のス

(23)

本発明で対象としているシーク時の浮上量优下 現象も、トランスデユーサ支持系が受ける外力の 一つであるシーク方向の力に起因した現象である。

シーク方向の外力を除く他の原因によつて、スライダの瞬間的な浮上量は前述したように 0.2 ~ 0.3 μ m 程度となる。

一方、磁気デイスクにも、組立時の面変形や表 間粗さがあつて浮上量を小さくし、最悪の場合、 シーク方向の外力による沈み込みを勘定外にした ときで 0.05 ~ 0.15 µ m 程度しかないことに なる。

一方、記憶装置では、システムからのリード/ ライト命令に対して迅速に応答することが求めら れている。

迅速な応答のためには、磁気デイスク上の希望 するトラック位置に早く到達するシーク時間を短 縮する必要がある。このシーク時間の短縮のため には、シーク加速度を大にする必要がある。

シーク加速度はシーク時間 t の 2 乗に逆比例するから、比例定数を k ′とすると

ライダ取付部16が形成する平面と、スライダ 20の浮上面19が形成する平面とが実質的に平 行の場合には、スライダ取付部16に対する角度 としてもよい。

次に、第6図によって本発明のトランスデュー サ支持装置の効果を 従来のトランスデューサ支持 装置と比較して説明 する。

以下の説明は、 前途した浮上量、すなわち、スライダ 2 0 と記録 媒体 1 7 との隙間が 0 . 3 7 g m の高密度磁気 ディスク装置を例にとる。

まず始めに、前述の浮上量の意味を、スライダの摂動や製作公差及び記憶媒体である磁気デイスクの面粗さや上下動から考えてみる。

前述の浮上量は、 スライダと磁気デイスクの最 小間隔の時間的な 平均値を量度される多数のスラ イダについて平均 したものである。多数のスライ ダの各々の製作観 楚、 組立公差及び線動中にトラ ンスデューサ支持 系 が受けるいろいろな外力によ つて、実際の特定 の スライダの瞬間的な浮上量の 最小値は前述の浮上量の平均値よりも小さくなる。

(24)

$$\alpha = K' \cdot \frac{1}{t^2} \qquad \cdots (19)$$

と扱わせる。

第6図は、この(18)式と前述の(16)式から、シーク時間 t (m s) とシークによる浮上量低下量 Δ h (μ m) の関係を、前述した柔精治支持体の可換性指部が浮上面で形成される平面となす角 δ をパラメータとして 扱わしたものであり、 図では 横軸にシーク時間 t (m s)、 模軸に浮上量低下量 Δ h (μ m) をとつている。

第6回からもわかるように、シーク加速度を大きくしてシーク時間を短かくするとΔhは大きくなる。しかし、同じシーク時間なら角度δが小さくなるに従つてΔhは小さくなる。

記憶装置におい ては、シーク時間は重要な性他項目であり、 1 m s でも短い性能が求められてい

シーク時におけるスライダと磁気デイスクの間隔の余裕は前述し たように 0・0 5 ~ 0・1 5 μm 程度である。今、 Δ h を 0・0 3 μmとすると、

(26)

第7回は、本発明のトランスデューサ支持装置 を組込んだ磁気デイスク装置を示す図である。

磁気デイスク装置は、記憶媒体である回転円板形の磁気デイスク17と、磁気デイスクに情報を書き込んだり磁気デイスクに審き込まれた情報を読み出すためのトランスデューサをアクセスするアクセス機構32を備え、これらがペース33上に配設されている。

前述の磁気デイスク31は、回転スピンドル (27)

このトランスデューサ支持装置38は、前述の 第1図〜第5図に示すようにガイドアーム6に図 着された剛構造支持体1と、この開構造支持体1 の自由偏側に接合された柔構造支持体11とを備 えている。

そして、この柔構造支持体11は、可挽性指部13の開構造支持体接合部12の幅Bをスライダ取付部側の幅Cよりもスライダ20の浮上而19が形成する平面に近づけるように構成し、このときの可挽性指部13が浮上面19が形成される平面とのなす角8を負にとる。

この角度 8 は、通常のスライダ 2 0 の形状、トランスデューサ支持装置 3 8 の組立構造、磁気デイスク間隔などにより最適値は変わるが、上記の点を考慮すると、-2.0 <8 <0 が望ましく、物に-1.5 <8 <-0.5 が望ましい。

角度 & を上記の範囲にすると、スライダ形状を 特に変形することなく、また、磁気デイスク間隔 を高密度磁気デイスク装置で採用されている 5 ~ 7 ■ 程度内で組込むことができる。 34に排釈枚、例えば5~7 m 穏度の等価 隔で固定されている。

また、アクセス機構 3 2 は、軸 3 5 に掲 動自在 に支持された複数個のガイドアーム 6 とこのガイ ドアーム 6 を誘動するためのポイスコイル モータ 3 7 を含んでいる。

ガイドアーム6は、磁気デイスクに対応するように設けられ、先瞬何に、本発明になるトランス デューサ支持数数38が結合されている。

(28)

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、シーク時におけるスライダの浮上景低下を減少できるので、スライダと記憶媒体の接触の可能性を軽減し、シーク速度の高速化を図ることができる。

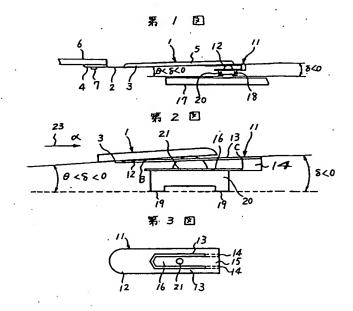
4. 図面の簡単な説明

野1因は本発明のトランスデューサ支持装置の一例の傾面図、第2図は第1図の要部拡大側面図、第3図は第1図における柔構造支持体の詳細を説明する平面図、第4図は第1図に示す本発明の一実施例の動作説明図、第5図は本発明のトランスデューサ支持装置を根込んだのは、第3回は本発明のトランスデューサ支持装置を組込んだは気ディスク装置を示す料視図である。

1 … 関構造支持体、2 … 別性部、3 … 荷置ビーム 部、4 … 結合部、6 … ガイドアーム、1 1 … 柔標 適支持体、1 2 … 接合部、1 3 … 可撓性指部、 1 4 … 段部、1 5 … 機枠、1 6 … スライダ取付部、 1 7 … 記憶媒体、18 … トランスデユーサ、19

(30)

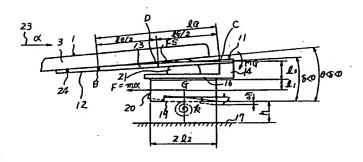
… 浮上雨、 2 0 … スライダ、 2 1 … 荷 承用 突起部、 3 2 … アクセス機構、 3 3 … ペース、 3 4 … 回転 スピンドル、 3 8 … トランスデューサ支持装置。 代理人 弁理士 小川勝男



/···剛構造支持体 /5···精 杯
2···弹性部 /6···スライグ 瀬付部
3···荷重に公部 /7···記憶、日寺体
6···カルドアーム /8···トランス デューサ
//···李横逢支持体 /9···洋上面
/2···持合部 20···スライ ダー
/3···可挠性支部 21···荷重用突起部
14···段部

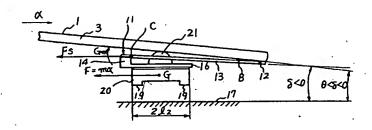
(31)

第 4 区

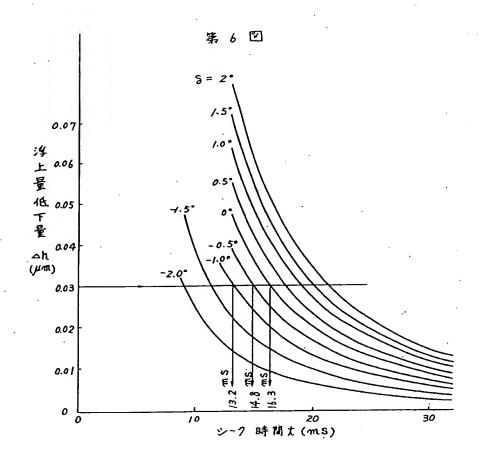


/····副構造支持体 3···荷重比-45特体 //···春楼造野 /2···新春 性指部 /3···可捷部 16····又ライダ·取付部 17···· 記憶」其面 20····又ライダ· 20···· スライダ· 21···荷惠用实 21···荷惠用实

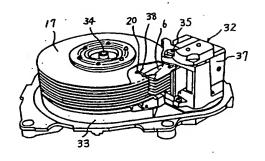
第 5 图



/…剛構造支持体 3…荷鱼比二分部 //…柔構造支持体 /3…可授性指部 /4…段部 /6…スライダ、取付部 /7…記憶媒体 /9…浮上面 20…スライダ 21…荷組用突起部



第7回



6…カイドアーム 17…6迄気ディスク 20…スライダ" 32…アクセス 校 様 33…ベース 38…トランスデューサ

第1頁 個発	で 明	売き 者	馬	越	幸	守	小田原市国府津2880番地 内	株式会社日立製作所小田原工場
仞発	明	者	中	島	博	泰	小田原市国府津2880番地 内	株式会社日立製作所小田原工場
個発	明	者	唐	鎌	義	彬	小田原市国府津2880番地 内	株式会社日立製作所小田原工場
砂発	明	者	堀		和 .	則	小田原市国府津2880番地 内	株式会社日立製作所小田原工場